

INORGA TEST REPORT

He ガスキャリアーにて O₂; N₂; CO; CH₄ の混合試料の分析

< 装置 >

INORGA ポータブル TCD ガスクロマト

< 分析条件 >

カラム : Molecular Sieve 13X (80/100 mesh) ϕ 1mm \times 4m

キャリアガス : He 4 ml/min

温度設定 : High (約 70°C)

注入量 : 200 μ l サンプルループ

< サンプル濃度 >

O₂; N₂ = 各 500 ppm (He ベース)

CO; CH₄ = 各 5000 ppm (He ベース)

